

【要約】

- 治具に付着した蒸着材料を大気解放することなく除去するためのクリーニング方法を提供する。成膜室内に設けられた基板ホルダ、蒸着マスク
- 5、マスクホルダもしくは防着シールドといった治具（成膜装置の部品）に付着した蒸着材料に対して加熱処理を行う。これにより付着した蒸着材料を再び昇華させ、真空ポンプにより排気して除去する。このようなクリーニング方法を電気光学装置の作製工程に含めることで、作製工程の短縮化と信頼性の高い電気光学装置の実現を図る。